19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Gebrauchsmuster

U1

```
(11)
       Rollennummer
                        G 93 12 809.6
(51)
      Hauptklasse
                         G21K
                                  5/04
       Nebenklasse(n) F21V
                                  7/12
                                                F21V
                                                         7/18
                         F26B
                                  3/30
                                                B41F
                                                        23/04
                         B41M
                                  7/00
                                                B050
                                                         3/06
       Zusätzliche
       Information
                         // CO8J 7/04
(22)
       Anmeldetag
                         22.01.93
(67)
                          aus P 43 01 718.5
(47)
       Eintragungstag 23.12.93
(43)
       Bekanntmachung
       im Patentblatt 10.02.94
(54)
       Bezeichnung des Gegenstandes
                          UV-Bestrahlungseinrichtung
(71)
       Name und Wohnsitz des Inhabers
                          Hagedorn, Jochen, Dipl.-Ing., 01187 Dresden, DE
(74)
       Name und Wohnsitz des Vertreters
                         Kailuweit, F., Dr.; Uhlemann, H., Dipl.-Chem., Pat.-Anwälte; Schäfer, E., 01069 Dresden; Harmsen, H., Dr.; Harmsen, P., Dipl.-Chem.; Schaeffer, M.,
                          Dr.; Wolter, M.; Kaase, R., Rechtsanwälte, 2000
                          Hamburg: Siewers, G., Dr. rer. nat., Pat. - Anw.,
                          20097 Hamburg
```

Die Erfindung betrifft eine UV-Bestrahlungseinrichtung zur UV-Lack- und Druckfarbentrocknung. Sie findet Anwendung in hochproduktiven Fertigungslinien beispielsweise zur Herstellung von Compact†Discs, in denen in großen Stückzahlen und bei geringen Taktzeiten hochwertige Produkte beschichtet und nachfolgend getrocknet werden.

Zur Trocknung von UV-Lackschichten werden Vorrichtungen angewandt, die im wesentlichen aus einer UV-Strahlungsqueile, verschiedenartigen Reflektoren, einem Be- und Entlüftungssystem. sowie einem diese Telle aufnehmenden Gehäuse und einer meist externen Bestrahlungsguttransportvorrichtung bestehen. Um die UV-Strahlungsquelle ausgehende Wärmestrahlung Betriebstemperatur der UV-Strahlungsquelle illegt zwischen 700 und 800 °C) zu minimieren und die Verteilung der UV-Strahlung verwendet Bestrahlungsgut zu optimieren, unterschiedliche Kühl- und Reflektorsysteme. Unabhängig davon macht es sich jedoch erforderlich, im Prozeß der Zu- und Abführung der zu bestrahlenden Objekte, insbesondere bei Störungen dieses Ablaufes oder bei technologisch bedingter Taktschaltung, die Bestrahlung zu unterbrechen. Hohe Energiedichten könnten ansonsten zum Verbrennen der Oberflächenschichten, aber auch zur Deformation und Zerstörung der zu bestrahlenden Objekte führen. Ein Abschalten der UV-Strahlungsquelle im Störungsfall aufgrund des Wirkprinzips von UV-Stahlungsquellen nicht sinn-Lebensdauer voll, da Ein- und Ausschaltvorgänge die Strahlers negativ beeinflussen und das Wiedereinschalten gegenüber den notwendigen Taktzeiten unverantwortlich Es wurden deshalb eine In Anspruch nimmt. Zeitraum verschiedener Mechanismen entwickeit. um das zu bestrahlende Objekt von der Strahlung abzuschirmen. So ist in der DE-PS 38 01 dle um einen Drehpunkt Abdeckung beschrieben. eine schwenkbar ist und vor die von einem Reflektor umgebene geschwenkt werden kann. Dabel jedoch Strahlungsquelle Abschirmung der UV-Strahlungsquelle es nachtellig. daß bei aufgrund des starren Aufbaus des Reflektors zu einem Wärmestau

im Gerät kommt. Dieser Wärmestau kann zur Zerstörung der UV-Strahlungsquelle führen. Auch zusätzliche Be- und Entlüftungssysteme schaffen hier wenig Abhilfe.

Ungleichmäßigkeiten der Temperaturführung der UV-Strahlungsquelle. quelle veringern die Lebensdauer der UV-Strahlungsquelle. Unabhängig dessen ist dieser Aufbau platzaufwendig, da die Abschirmung seitlich aus der Anordnung herausgeschwenkt werden muß. Damit gehen ungünstige optische Strahlungsverhältnisse einher, da zwischen UV-Strahlungsquelle und zu bestrahlendem Objekt zusätzlicher mit Strahlungsverlusten verbundener Raum verloren geht.

In der DE-OS 39 02 643 ist ein schwenkbar zur Achse der UV-Strahlungsquelle ausgebildeter Reflektor beschrieben, so daß durch dessen Drehung oder durch Gehäusedrehung die Strahlung vom zu bestrahlenden Objekt abgelenkt wird. Hierbei ist nachteilig, daß zwischen Reflektorenden und Bestrahlungsgut ein relativ großer Abstand notwendig ist, um eine Reflektordrehung zu ermöglichen.

Bekannt sind desweiteren UV-Strahler, die mit einem pneumatisch verschließbaren Reflektor ausgerüstet sind (z.B. UVAPRINT, Fa. Dr. Hönle). Dabei sind in einem Gehäuse mit Be- und Entlüftung zwei symmetrisch ausgebildete Reflektoren schwenkbar gelagert. die im Störungsfalle symmetrisch gegeneinander geklappt werden können. Problematisch gestaltet sich jedoch dabei die spaltdichte Abschirmung der Strahlungsqsuelle bei notwendiger Unterbrechung der Bestrahlung. Dies ist zum einem dadurch bedingt. daß Reflektoren aus hochempfindlichen kostenaufwendigen Materialien bestehen und damit nicht bündig aufeinander geklappt werden können. Zum anderen Ist Anbringen zusätzlicher Abdeckungen Reflektorenden an den materialseitig kompliziert, da die Strahlungsintensität am zu schließenden Spalt am höchsten ist und damit beispielsweise Kunststoff- oder Gummimaterialien verbrennen bzw. verspröden würden. Außerdem beeinflussen zusätzliche Abdeckungen das Reflexionsverhalten im geöffneten Zustand, insbesondere an

den für die Trocknung der Randbereiche des Bestrahlungsgutes wichtigen Reflektorenden, negativ. Da der zu schließende Spalt genau in der Achse Strahlungsquelle – zu bestrahlendes Objekt liegt und an dieser Stelle die Strahlungsdichte am höchsten ist, treffen aufgrund der ungenügenden spaltdichten Abschirmung immer noch Strahlen auf das Bestrahlungsobjekt und führen zu einer partiellen Verbrennung oder zumindest zu einer unausgeglichenen Oberflächenschicht, die die zu bestrahlenden Objekte für die Weiterverwendung untauglich machen können.

Da das Gehäuse gleichzeitig als Gerätechassis dient und UV-Strahlungsquelle und Reflektoren aufnimmt, treten bei Betrieb des genannten UV-Strahlers hohe Außentemperaturen am Gerät selbst auf, die eine Wartung problematisch gestalten und hinsichtlich des Arbeitsschutzes zusätzliche Vorkehrungen erfordern. Die hinsichtlich des UV-Strahlers unsymmetrisch geführte Be- und Entlüftung führt außerdem zu einer ungleichmäßigen Temperaturführung im Gerät, was die Lebensdauer der UV-Strahlungsquelle negativ beeinflussen kann.

Aufgabe der Erfindung ist daher, eine UV-Bestrahlungseinrichtung zu schaffen, die bei Störungen im Betriebsablauf oder bei technologisch bedingten Unterbrechungen eine einfache, aber wirkungsvolle Abschirmung der Strahlenquelle gegenüber dem zu bestrahlenden Objekt erlaubt und durch gleichmäßige Temperaturführung eine sichere Betriebsweise der UV-Bestrahlungseinrichtung gewährleistet.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß in einer im wesentlichen aus Gehäuse, Ablufteinrichtung, stabförmiger UVelner mit Reflektoren sowle Strahlungsquelle Bestrahlungsguttransportvorrichtung bestehenden UV-Bestrahlungseinrichtung in einem Chassis zwei symmetrisch parailei zur gelagerte UV-Strahlungsquelle schwenkbar Hauptachse der symmetrisch UV-Strahlungsquelle dle Reflektorhälften

geöffneten Zustand umgeben und gleichzeitig überlappend ohne gegenseltige Berührung verschließbar sind.

im geöffneten Zustand sind die Reflektorhälften so ausgerichtet. daß ein maximaler UV-Lichtantell auf das zu bestrahlende Gut fällt. Im geschlossenen Zustand überlappen die Reflektorhäiften. ohne aufeinander zu stoßen derart, daß die Intensivste Strahlung nicht mehr auf das Bestrahlungsgut gelangt und die verbleibende Reststrahlung zur Seite in einen unkritischen Bereich abgelenkt Die für den Fall der Unterbrechung der Bestrahlung notwendige schwenkende Bewegung kann dabei mittels bekannter mechanischer, elektrischer, pneumatischer, magnetischer oder hydraulischer Elemente erfolgen. Anschläge begrenzen Schwenkbewegung der Reflektorhälften, so daß diese überlappen ohne aufeinander zu stoßen.

Die Reflektorhälften sind vorzugsweise identisch ausgebildet. Damit können erhebliche Kosten bei dieser teuren Baugruppe eingespart werden.

Die Reflektorhälften besitzen vorzugsweise jeweils zwei Drehpunkte, wobei sie jedoch jeweils nur in einem dieser Drehpunkte
gelagert sind. Die Lagerpunkte im Chassis sind hinsichtlich der
Bestrahlungsquellenachse entsprechend im gleichen Maße versetzt.
Daraus ergibt sich eine symmetrische Anordnung der Reflektorhälften im offenen Zustand und eine asymmetrische, überlappende
Anordnung im geschlossenen Zustand.

Die symmetrische Anordnung der beiden Drehpunkte in den Reflektorhälften erlaubt bei alternierender Lagerung in den Drehpunkten sowohl einen rechtsseltig oder linksseltig überlappenden Verschluß der Reflektorhäften je nach Vorzugsrichtung und örtlichen Gegebenheiten.

Möglich ist auch die Lagerung der belden zueinander symmetrischen Reflektorhälften in gleichen, zueinander symmetrischen Drehpunkten. Wie vorgenannt werden die Reflektorhälften mechanisch, hydraulisch oder magnetisch so bewegt, daß

eine überlappende Schließgeometrie im geschlossenen Zustand der Reflektorhälften ermöglicht wird.

Die identischen Reflektorhälften, vorzugsweise als Aluminiumstrangpreßprofil mit beschichteter Oberfläche ausgebildet, weisen an ihren Enden eine spitzwinklige Form auf, so daß sie in der geschlossenen Stellung einen kleinstmöglichen Spalt bilden können. In dieser Stellung wird der intensivste Teil der UV-Strahlung durch das überlappen der Reflektorenden sicher und ohne zusätzliche Bauelemente vom Bestrahlungsgut abgeschirmt; nach der Selte heraus reflektierte Reststrahlung gelangt nicht mehr oder nur in unkritischer Intensität auf das Bestrahlungsgut.

Die für den Fall der Unterbrechung der Bestrahlung notwendige schwenkende Bewegung der Reflektorhälften erfolgt vorzugsweise Koppelelemente, die gelenkig mit einem für Reflektorhälften gemeinsamen Drehantrieb in Verbindung stehen. werden die Reflektorhälften in der offenen Stellung die geschlossene Position mit an gehalten bzw. in Reflektorenden überlappender Schließgeometrie bei Bedarf bewegt. Der Drehantrieb ist am Chassis fest angeordnet und vorzugsweise über eine Schelbe oder einen Hebel mit unterschledlichen Wirkradien zur Drehachse des Antrlebes mit den Koppelelementen verbunden. Der Drehantrieb ist vorzugsweise als pneumatischer Genau justierbare Endanschläge ausgebildet. Schwenkantrieb begrenzen die Endlagen der Schwenkbewegung der Reflektorhälften. Drehantriebes für gemeinsamen eines Einsatz zwangläufige, .e i ne gewährleistet Reflektorhälften kollisionsfrele Bewegungsgeometrie der Reflektorhälften.

Anstelle des pneumatischen Drehantriebes können auch entsprechende hydraulische, elektrische oder magnetische Antriebe
eingesetzt werden. Bei entsprechender Anpassung der Koppelelemente ist auch ein linearer Antrieb pneumatisch, elektrisch, hydraulisch oder magnetisch möglich.

Die für den Fall der Unterbrechung der Bestrahlung notwendige schwenkende Bewegung kann auch über zwei getrennte Direktantriebe pneumatisch, elektrisch, hydraulisch oder magnetisch erfolgen. Dabel muß die überlappende Schließgeometrie über unterschiedliche Zeit-Winkel-Verhältnisse realisiert werden, um den Bewegungsablauf kollisionsfrei zu gestalten, da in diesem Fall kein mechanischer Zwanglauf vorhanden ist.

Um sowohl in der offenen als auch in der geschlossenen Reflektorsteilung eine den Erfordernissen der UV-Strahlungsquelle angepaßte konstante Luftkühlung zu erreichen, weist das Chassis Lüftungsöffnungen und Luftführungseinsätze auf. Das Chassis wird von einem Gehäuse, das im oberen Teil eine Abluftöffnung aufweist, dergestalt umgeben, daß zwischen Gehäusewand und Chassis ein Luftspalt besteht und dadurch einen zusätzlichen Kühlluftstrom ermöglicht. Dadurch wird die Temperaturführung des Gesamtgerätes stabilisiert und die Oberflächentemperatur des Gehäuses minimal gehalten.

Das obere Gehäusetell ist aufklappbar und der Luftführungseinsatz mittels Schnellverschlüssen einfach entnehmbar. Damit kann auch die UV-Strahlungsquelle einfach und schnell ausgetauscht werden.

Der Strahlungsraum wird zum Bestrahlungsgut hin mit einer auswechselbaren Quarzglasscheibe verschlossen und damit vor möglichen Verschmutzungen geschützt. Das Gesamtgerät ist ebenso wie der im oberen Teil des Gehäuses angeordnete Gehäusedeckel um einen Punkt schwenkbar. Dadurch wird bel Schwenkung des Gesamtgerätes die Quarzglasscheibe zur Reinigung gut zugänglich.

Anhand beigefügter Zeichnungen werden drei Ausführungsbeispiele der Erfindung näher erläutert:

Es zeigen:

Fig. 1 Schnitt einer Vorderansicht der UV-Bestrahlungseinrichtung mit Reflektorstellung "offen" im Schnitt A-A

- Fig. 2 Schnitt einer Vorderansicht der UV-Bestrahlungseinrichtung mit Reflektorstellung "geschlossen" im Schnitt A-A
- Fig. 3 Schhitt einer Seltenansicht der UV-Bestrahlungseinrichtung mit Reflektorstellung "offen" im Schnitt B-B
- Fig. 4 Prinzipdarstellung eines Linearantriebes zur Reflektorschwenkung
- Fig. 5 Prinzipdarstellung getrennter, rotatorischer Direktantriebe zur Reflektorschwenkung

Ausführungsbeispiel 1

Fig. 1 ist im Schnitt eine Vorderansicht der dargesteilt. Die dabei dargestellte Bestrahlungseinrichtung erfindungsgemäße Vorrichtung besteht aus einem, alle Elemente stabförmiger UVtragenden Chassis. 8 mit einsetzbarer Strahlungsquelle 3 und einer externen Bestrahlungsguttransportvorrichtung 7 zur Aufnahme und zum Transport des zu bestrahlenden Gutes 4, hler scheibenförmige optische Datenträger. Das das Gerät umschließende Gehäuse 19 ist über die Ablufteinrichtung 5 durch einen Luftspalt zwischen Chassis 8 dle Gerätekühlung integriert. Gehäuse 19 in und Bestrahlungsraum wird in Richtung zum Bestrahlungsgut 4 mit einer Quarzglasscheibe 6 abgeschlossen. Die UV-Strahlungsqueile parallel zur Achse 2 symmetrischen, Bestrahlungsqsuelle 3 drehbaren Reflektorhälften 1 und Die Reflektorhälften 1 und 2, aus Aluminiumumgeben. strangpreßprofil mit beschichteter Reflektorfläche bestehend, weisen jewells. 2 Drehpunkte 9 und 10 auf. Reflektorhälfte 1 im Drehpunkt 9 und die Reflektorhälfte 2 im Drehpunkt 10 schwenkbar gelagert ist. Mit den Reflektorhälften 1 und 2 stehen die Koppelelemente 13, 14 und 15 über die Anlenkpunkte 11, 12, 16 und 17 mit einem Drehantrieb 18

beweglich in Verbindung. Die Koppelhebel 13 und 14 sind dabei in ihrer Länge so gestaltet, daß sie in Verbindung mit ihrer Befestigung in den zur Achse der Bestrahlungsquelle symmetrischen Anlenkpunkten 11 und 12 und den Anlenkpunkten 16 und 17 am Hebelelement 15 eine Schwenkung der Reflektorhälften 1 und 2 sowie deren übertappenden Verschluß ermöglichen. Das Hebelelement 15 Ist mittels Drehantrieb 18 um die Drehachse 21 drehbar. Entsprechend der Länge der Koppelhebel 13 und 14 und dem notwendigen, einen überlappenden Verschluß der Reflektorhälften gewährleistenden Drehwinkei ergeben sich dle hinsichtlich der Drehachse 21 verschiedenen Wirkradien Anlenkpunkte 16 und 17.

In der in Fig. 1 dargestellten offenen Stellung werden die Reflektorhälften 1 und 2 über die Koppelelemente 13, 14 und 15 und den Anschlag 27 des Antriebes 18 derart gehalten, daß eine zur Achse der UV-Strahlungsquelle symmetrische Strahlungsgeometrie und damit eine optimale Reflexion der von der UV-Strahlungsquelle 3 ausgehenden UV-Strahlung auf das zu bestrahlende Gut 4 gegeben ist.

Bei Eintreten einer Betriebsstörung beispielsweise durch Unterbrechung des Transportvorganges des Bestrahlungsgutes 4 oder bei technologisch bedingter Taktschaltung des Prozesses müssen die beiden Reflektorhälften 1 und 2 schnell (Schließzeit kleiner 1 s) und zuverlässig geschlossen werden. In Fig. 2 ist dargestelit, wie eine Drehbewegung des Drehantriebes 18, ausgelöst über ein Signal der Anlagensteuerung, eine Schwenkung der Reflektorhälften 1 und 2 dergestalt bewirkt, daß sich ein überlappender Verschluß der Reflektorenden in Richtung zum Bestrahlungsgut 4 ergibt. Die Reflektorenden sind spitzwinklig geformt, so daß in der überlappenden Stellung in Verbindung mit dem Anschlag 28 des Antriebes 18 ein kielnstmöglicher Spalt gebildet wird, ohne daß dabel die empfindlichen Reflektoroberflächen aufeinander stoßen. Die verbleibende, nach außen dringende Reststrahlung wird aufgrund der überlappenden Schließgeometrie zur Selte reflektiert, wo sie entweder nicht

mehr auf das zu bestrahlende Gut 4 trifft oder zumindest in ihrer Intensität unkritisch ist.

Sowohl Koppelhebel 13 und 14 als auch die Reflektorhälften 1 und 2 sind in den Stirnseiten 23 und 24 des Chassiss 8 und am Hebelelement 15 drehbar gelagert. Alternativ kann durch spiegelbildlichen Einbau der Reflektorhälften 1 und 2 in den jeweils anderen Drehpunkten 9 und 10 eine gegenüber der Darstellung in Fig. 2 spiegelbildliche überlappungsgeometrie erreicht werden. Damit ist bei Bedarf eine einfache Anpassung gegenüber den örtlichen Gegebenheiten am Einsatzort möglich.

auch in der geschlossenen als in der offenen Um sowohl Reflektorstellung eine den Erfordernissen der UV-Strahlungsquelle angepaßte konstante Luftkühlung zu erreichen, ist das Chassis 8 so gestaltet, daß sowohl der Raum zwischen Reflektorhälften 1 und 2 und UV-Strahlungsquelle 3 als auch die beiden Reflektorhälften 1 Außenbereiche hinter den gleichmäßig gekühlt werden können, unabhängig davon, ob die beiden Reflektorhälften 1 und 2 geöffnet oder geschlossen sind. Dies wird über geeignet angeornete Lüftungsöffnungen 26 in den beiden Stirnseiten 23 und 24 und einen Luftführungseinsatz 22 über den Reflektorhälften 1 und 2 realisiert. Die beiden Reflektorhälften 1 und 2 geben durch ihre jeweilige Stellung dann die jewells notwendige Hauptströmungsrichtung der Kühlluft vor. Der Luftführungseinsatz 22 ist für die Gerätewartung und Wechsel der UV-Bestrahlungsquelle notwendigem geeigneter Gehäusedeckels Lösen 25 und des Aufklappen Schnellverschlüsse einfach entnehmbar. Die Reflektorhälften 1 UV-Strahlungsquelle zusätzlich an der der abgewandten Seite zum besseren Wärmeaustausch mit Kühlrippen ausgestattet.

Fig. 3 zeigt den Schnitt einer Seitenansicht der UV-Bestrahlungseinrichtung mit Reflektorstellung "offen". Das die UV-Strahlungsquelle 3 und die Reflektorhälften 1 und 2 auf-

nehmende Chassis 8 wird dabei von einem Gehäuse 19 seitlich umschlossen und nach oben durch den im Drehpunkt 20 gelagerten Gehäusedeckel 25 mit integrierter Ablufteinrichtung 5 abgeschlossen. Sowohl das Gesamtgerät als auch der Gehäusedeckel 25 sind am Befestigungswinkel 29 gelagert und können um den gemeinsamen Drehpunkt 20 für Wartungs- und Servicearbeiten nach oben geschwenkt werden. Der Drehantrieb 18 ist außerhalb des Strahlungsraumes angeordnet und bewegt über die ebenfalls außerhalb des Strahlungsraumes gelegenen Koppel- und Hebel-elemente 13, 14 und 15 die Reflektorhälften 1 und 2.

Ausführungsbeispiel 2

In Fig. 4 1st eine Prinzipdarstellung eines Linearantriebes zur Reflektorschwenkung gezeigt. Luftführungseinsatz und Gehäuse sind analog Ausführungsbeispiel 1 ausgeführt und angepaßt. Die Reflektorhälften 1 und 2 sind wie in Ausführungsbeispiel 1 nach Fig. 1 bis 3 in den Drehpunkten 9 und 10 schwenkbar gelagert und sind mittels Koppelhebel 34 und 35 über die Anlenkpunkte 32 und 33 und den Angriffspunkt 36 mit dem Linearantrieb 37. vorzugsweise einem pneumatischen Arbeitszylinder, verbunden. Die Koppeihebei 34 und 35 sind dabei in ihrer Länge so gestaltet, daß sie in Verbindung mit ihrer Befestigung in den zur Achse der Bestrahlungsquelle asymmetrischen Anlenkpunkten 32 und 33 und dem Angriffspunkt 36 am Linearantrieb 37 eine Schwenkung der Reflektorhälften 1 und 2 sowie deren überlappenden Verschluß ermöglichen. Entsprechend der Länge der Koppelhebel 34 und 35 und dem notwendigen, einen überlappenden Verschluß der Reflektorhälften gewährleistenden Drehwinkel ergibt sich die Hublänge des Linearantriebes 37, die zugleich die Schwenkung der Reflektorhälften 1 und 2 begrenzt.

Ausführungsbeispiel 3

In Fig. 5 ist eine Prinzipdarstellung einer UV-Bestrahlungseinrichtung mit getrennten, rotatorischen Direktantrieben zur Reflektorschwenkung gezeigt. Luftführungseinsatz und Gehäuse sind analog Ausführungsbelspiel 1 ausgeführt und angepaßt. Die Reflektorhälften 1 und 2 sind in gleichen, zur Achse der UV-Strahlungsquelle 3 symmetrischen Drehpunkten 9 schwenkbar gelagert und werden über die Direktantriebe 30 und 31, vorzugsweise elektrische Drehantriebe, bewegt. Die Direktantriebe 30 und 31 werden dabei derartig zeitlich versetzt oder mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten angesteuert, daß eine Kollision im Bewegungsablauf der Reflektorhälften 1 und 2 unmöglich ist.

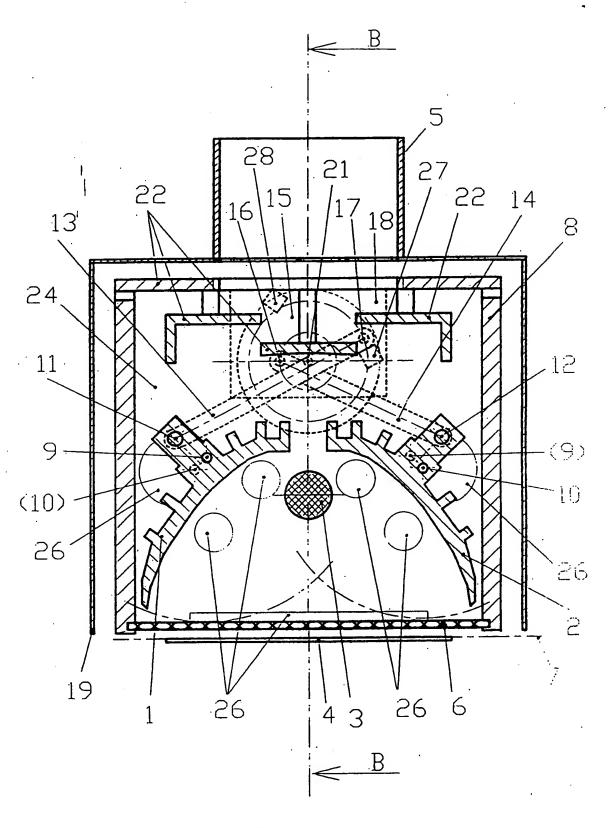
Schutzansprüche

- UV-Bestrahlungseinrichtung, bestehend im wesentlichen 1. Gehäuse, Ablufteinrichtung, stabförmiger UV-Strahlungsquelle mit Reflektoren, sowie einer externen Bestrahlungsguttransportvorrichtung dadurch gekennzeichnet, daß in einem Chassis (8) zwei symmetrisch parallel zur Hauptachse der UV-Strahlungsquelle (3) schwenkbar Reflektorhälften (1) und (2) die UV-Strahlungsquelle (3) symmetrisch im geöffneten Zustand umgeben und gleichzeitig überlappend ohne gegenseltige Berührung verschließbar sind.
- UV-Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Reflektorhälften (1) und (2) identisch ausgebildet sind.
- UV-Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-3. zeichnet, daß die parallel zur Achse der UV-Strahlungsquelle (3) schwenkbar angeordneten Reflektorhälften (1) und (2) zwei Drehpunkte (9) und (10) aufweisen, wobei die Reflektorhälfte (1) l m Drehpunkt (9) und die flektorhälfte (2) im Drehpunkt (10) oder die Reflektorhälfte (1) im Drehpunkt (10) und die Reflektorhälfte (2) im Drehpunkt (9) schwenkbar gelagert ist.
- 4. UV-Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Reflektorhälften (1) und (2) gleiche
 Drehpunkte aufweisen und in diesen parallel zur Achse der
 UV-Strahlungsquelle (3) schwenkbar gelagert sind.
- 5. UV-Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Reflektorhälften (1) und (2) als Aluminlumstrangpreßprofil mit beschichteter Reflektorfläche ausgebildet sind, an den dem Bestrahlungsgut (4) zugewandten Enden spitzwinklig geformt sind und an der der UV-Strahlungsquelle (3) abgewandten Seite Kühlrippen besitzen.

- 6. UV-Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Reflektorhälften (1) und (2) über Koppelhebel (13), (14) und eln Hebelelement (15) mit einem gemeinsamen Drehantrieb (18) drehbar in Verbindung stehen, der Drehantrieb (18) fest am Chassis (8) angeordnet und über ein als Scheibe oder Hebel ausgebildetes Hebelelement (15) mit unterschiedlichen Wirkradien zur Drehachse (21) des Antriebes (18) mit den Koppelhebeln (13) und (14) drehbar verbunden ist.
- 7. UV-Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Längen der Koppelhebel (13) und (14) so gestaltet sind, daß sie in Verbindung mit ihrer Befestigung in den zur Achse der UV-Strahlungsquelle (3) symmetrischen Anlenkpunkten (11) und (12) und den Anlenkpunkten (16) und (17) am Hebelelement (15) eine Schwenkung der Reflektorhälften (1) und (2) sowie deren überlappenden Verschluß ermöglichen.
- 8. UV-Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Drehantrieb (18) ein pneumatischer Drehantrieb ist und über bekannte justierbare mechanische Anschläge (27) und (28) die Schwenkbewegung der Reflektorhälften (1) und (2) begrenzt.
- UV-Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Drehantrieb (18) ein magnetischer oder ein elektrischer oder ein hydraulischer Antrieb ist.
- 10. UV-Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Reflektorhälften (1) und (2) über Koppelhebel (34) und (35) mit einem Linearantrieb (37) gelenkig
 in Verbindung stehen und die Hublänge des Linearantriebes
 (37) die Schwenkung der Reflektorhälften (1) und (2)
 begrenzt.
- 11. UV-Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Reflektorhälften (1) und (2) mit zwei

getrennten Direktantrieben (30) und (31) in Verbindung stehen.

- 12. UV-Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß über den Reflektorhälften (1) und (2) ein Luftführungseinsatz (22) angeordnet ist und vom Chassis (8) aufgenommen wird.
- 13. UV-Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Chassis (8) von einem Gehäuse (19), das
 im oberen Teil eine Abluftöffnung (5) aufweist, so umgeben
 ist, daß zwischen Gehäuse (19) und Chassis (8) ein Luftspalt besteht.
- 14. UV-Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Chassis (8) im unteren Teil, an der dem
 zu bestrahlenden Gut (4) zugewandten Seite von einer Quarzglasscheibe (6) begrenzt wird und an den Chassisstirnseiten (23) und (24) Lüftungsöffnungen (26) aufweist.
- 15. UV-Bestrahlungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (19) im oberen Teil einen Gehäusedeckei (25) aufweist und sowohl das Gesamtgerät als auch der Gehäusedeckei (25) um einen Punkt (20) schwenkbar sind.



"offen"

Fig. 1

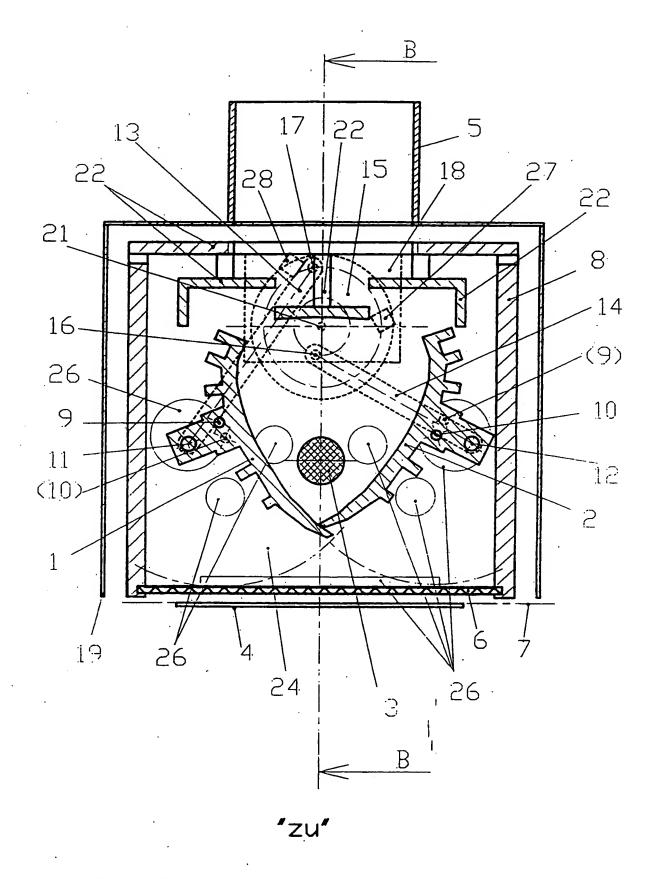
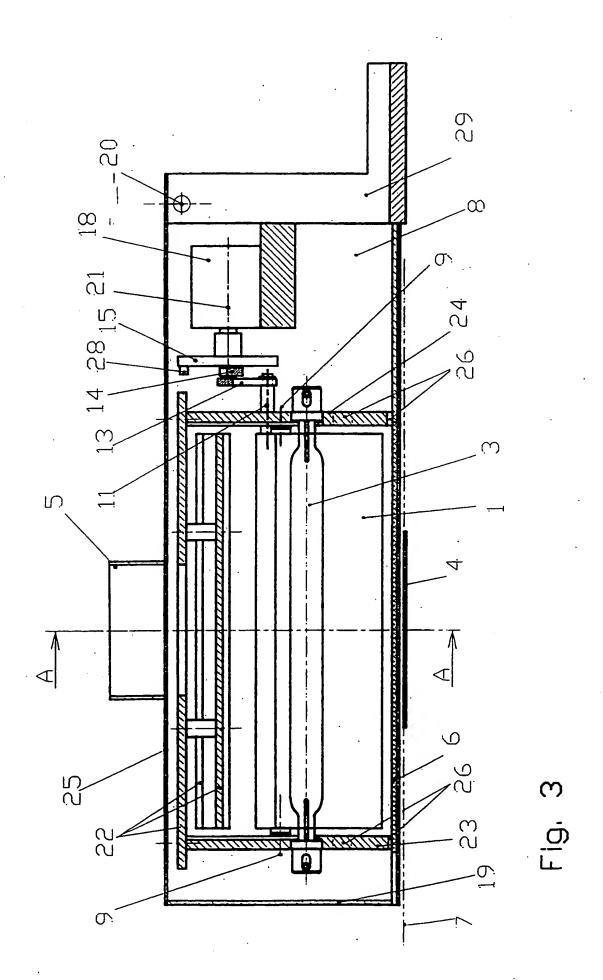


Fig. 2

)



(

Fig. 4

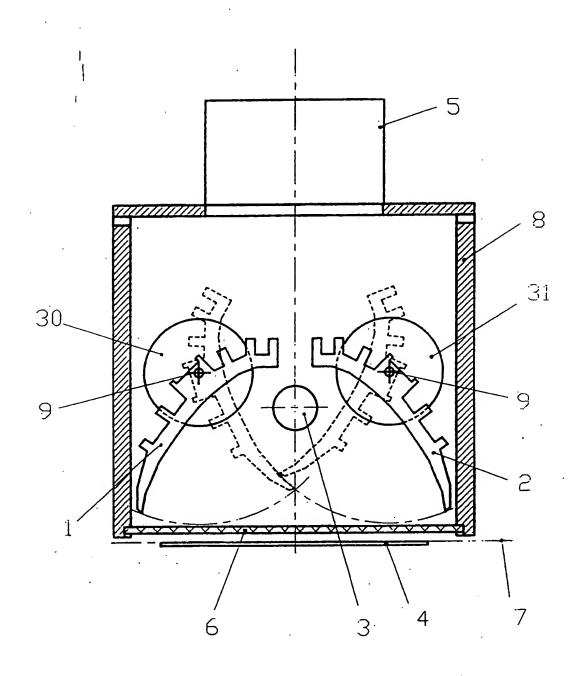


Fig. 5

)